(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 9. September 2005 (09.09.2005)

PCT

$\begin{array}{c} \textbf{(10) Internationale Veröffentlichungsnummer} \\ \textbf{WO 2005/083363 \ A2} \end{array}$

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01D 5/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/050631

(22) Internationales Anmeldedatum:

14. Februar 2005 (14.02.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10 2004 009 868.9 1. März 2004 (01.03.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HAUCH, Jens

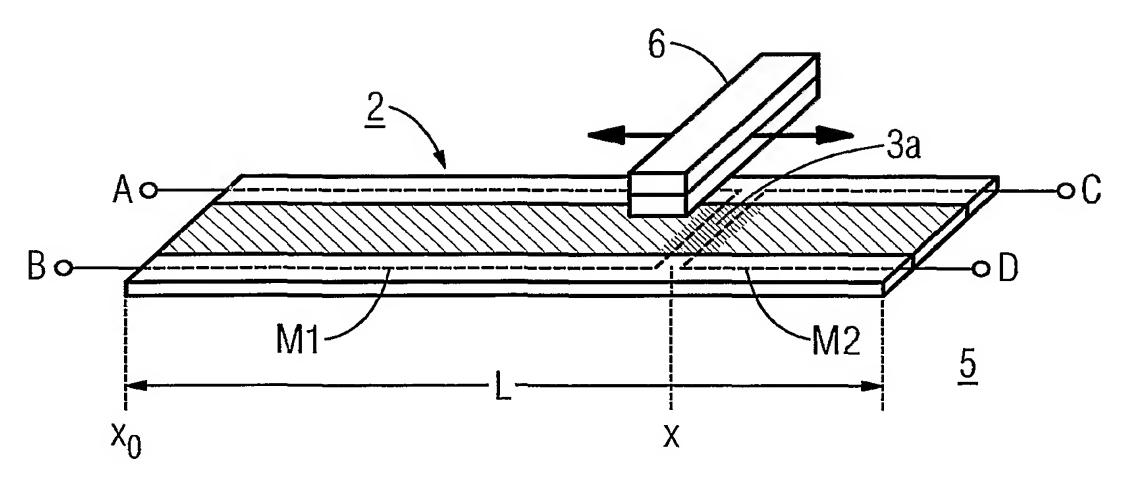
[DE/DE]; Dreibergstr. 74, 91056 Erlangen (DE). **LUD-WIG, Klaus** [DE/DE]; Geschwister-Scholl-Str. 3, 91058 Erlangen (DE).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

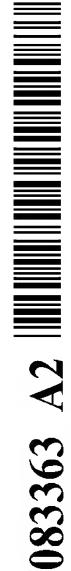
(54) Title: MEASURING DEVICE FOR LINEAR POSITION RECORDING

(54) Bezeichnung: MESSEINRICHTUNG ZUR LINEAREN POSITIONSERFASSUNG



(57) Abstract: The measuring device (5), for a linear non-contact recording of the position of a movable object, comprises a field device (6), generating a magnetic field, which undergoes a displacement (x), from a reference position (xo), along a measuring run (2), corresponding to the movement of the object. The measuring run (2) is formed from a strip-like track (3) with magneto-resistive properties, contacting on the longitudinal side with resistance tracks (4a, 4b) made from normal resistive material. Connectors (A to D) are provided at the ends of the resistive tracks (4a, 4b) at which measured signals correlated to the position (x) of the field device (6) can be tapped.

(57) Zusammenfassung: Die Messeinrichtung (5) zu einer linearen, berührungslosen Erfassung der Position eines ortsveränderlichen Objektes enthält eine ein Magnetfeld erzeugende Feldeinrichtung (6), die eine der Ortsveränderung des Objektes entsprechende Auslen kung (x) aus einer Bezugsposition (xo) längs einer Messstrecke (2) erfährt. Die Messstrecke (2) soll durch eine streifenförmige Bahn (3) mit magnetoresistiven Eigenschaften gebildet sein, die längsseitig mit Widerstandsbahnen (4a, 4b) aus normalem resistiven Material kontaktiert ist. An den Enden der Widerstandsbahnen (4a, 4b) sind Anschlüsse (A bis D) vorgesehen, an denen mit der Position (x) der Feldeinrichtung (6) korrelierte Messsignale abgreifbar sind.



WO 2005/083363 A2



(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Messeinrichtung zur linearen Positionserfassung

15

20

25

Die Erfindung bezieht sich auf eine Messeinrichtung zu einer linearen, berührungslosen Erfassung der Position eines ortsveränderlichen Objektes mit einer mit dem Objekt starr verbundenen, ein Magnetfeld erzeugenden Feldeinrichtung, die eine der Ortsveränderung des Objekts entsprechende Auslenkung aus einer Bezugsposition längs einer Messstrecke erfährt. Eine entsprechende Messeinrichtung geht aus der DE 100 44 839 Al hervor.

Für eine kontaktlose lineare Positionsmessung von größeren Längen, insbesondere über 0,5 cm, sind verschiedene Messeinrichtungen bekannt. So ist der eingangs genannten DE-A1-Schrift ein Positionssensor zu entnehmen, der eine über eine Leiterschleifeneinrichtung zu führende, magnetfelderzeugende Feldeinrichtung umfasst. Die Schleifeneinrichtung weist dabei mindestens eine Spule mit sich gegenseitig umschließenden Leiterwindungen und sich von einer Breitseite zu einer Schmalseite verjüngenden Außenkontur, eine an die Auslenkung der Feldeinrichtung angepasste Ausdehnung sowie eine Abdeckung durch eine weichmagnetische Schicht auf. Es sind Mittel zur Signalauswertung der an der Schleifeneinrichtung gewonnenen, von der Änderung der magnetischen Sättigung abhängigen Signale vorgesehen.

Aus einem Firmenprospekt der Fa. Tyco Electronics (CH) ist
ein sogenannter PLCD (Permanentmagnetic Linear Contactless
Displacement)-Wegsensor bekannt, der zwei Spulen mit weichmagnetischem Kern und einen Gebermagneten aufweist. Hier erfolgt die Auswertung über ein eigenes ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Der bekannte Wegsensor muss dabei
mindestens zweimal so groß wie die Messstrecke ausgedehnt
sein. Sein Aufbau ist ebenso wie der Messeinrichtung gemäß
der eingangs genannten DE-A1-Schrift verhältnismäßig komplex.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, die Messeinrichtung mit den eingangs genannten Merkmalen dahingehend auszugestalten, dass ihr Aufbau gegenüber dem Stand der Technik vereinfacht ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Dementsprechend soll die eingangs definierte Messeinrichtung dahingehend ausgestaltet sein,

dass ihre Messstrecke durch eine streifenförmige Bahn mit magnetoresistiven Eigenschaften gebildet ist, die an ihren beiden gegenüberliegenden Längsseiten jeweils mit einer Widerstandsbahn aus normalem resistiven Material kontaktiert ist, wobei an den Enden der Messstrecke das normale resistive Material mit Anschlüssen versehen ist, an denen mit der Position der Feldeinrichtung korrelierte Messsignale abgreifbar sind.

Bei der erfindungsgemäßen Messeinrichtung wird das magnetoresistive Material durch die Feldeinrichtung lokal an der jeweiligen Messposition gesättigt, wodurch sich in diesem Bereich der Widerstand der Leiterbahn entsprechend verringert.
Die jeweilige Position der Feldeinrichtung kann dann durch
Messung der Widerstände zwischen den einzelnen Anschlüssen
auf einfache Weise bestimmt werden.

Die Vorteile dieser Ausbildung der Messeinrichtung sind in einer einfachen Messwerteermittlung durch das Messen von Widerständen, durch eine flache Bauweise und durch eine Länge gegeben, die zumindest annähernd gleich der Ausdehnung der Messstrecke ist.

30

35

Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Messeinrichtung gehen aus den von Anspruch 1 abhängigen Ansprüchen
hervor. Dabei kann die Ausführungsform nach Anspruch 1 mit
den Merkmalen eines der Unteransprüche oder vorzugsweise auch
denen aus mehreren Unteransprüchen kombiniert werden. Demge-

2

mäß kann die Messeinrichtung zusätzlich noch folgende Merkmale aufweisen:

- So kann die streifenförmige Bahn aus dem magnetoresistiven 5 Material ein magnetoresistives Schichtensystem entsprechend einem XMR- oder CMR-Element aufweisen.
 - Stattdessen kann die streifenförmige Bahn auch mindestens eine Schicht aus einem granularen magnetoresistiven Material oder einer magnetoresistiven Suspension aufweisen.
- 10 Insbesondere können sich die beiden längsseitigen Widerstandsbahnen über die gesamte lineare Ausdehnung der Messstrecke erstrecken.
 - Die lineare Ausdehnung der Messstrecke kann dabei vorteilhaft über 0,5 cm liegen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung noch weiter erläutert. Dabei zeigt deren

15

25

35

- 20 Figur 1 eine Aufsicht auf eine Messstrecke einer erfindungsgemäßen Messeinrichtung
 sowie
 - Figur 2 in Schrägansicht eine Messeinrichtung mit der Messstrecke nach Figur 1.
 - Dabei sind in den Figuren sich entsprechende Teile jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.
- Beim Aufbau einer Messeinrichtung nach der Erfindung wird von an sich bekannten Ausführungsformen ausgegangen. Nachfolgend wird nur auf ihre erfindungsgemäß ausgestalteten Teile eingegangen. Alle übrigen Teile sind in diesem Zusammenhang Stand der Technik.
 - Gemäß Figur 1 umfasst eine Messstrecke zwei einer erfindungsgemäßen Messeinrichtung eine streifenförmige Bahn 3 aus

3

magnetoresistivem Material. Insbesondere kommen hierfür Schichtensysteme in Frage, wie sie von XMR-Dünnschichtelementen oder CMR-Dünnschichtelementen bekannt sind (vgl. z.B. den Band "XMR-Technologien"-Technologieanalyse: Magnetismus; Bd. 2, VDI-Technologiezentrum ""Physikalische Technologien", Düs-5 seldorf (DE), 1997, Seiten 11 bis 46). Es kann aber auch jedes andere Material verwendet werden, welches in Abhängigkeit von einem Magnetfeld seine Leitfähigkeit ändert. So sind z.B. granulare magnetische Materialien bekannt (vgl. z.B. DE 44 25 356 C2). Auch Suspensionen zur Bildung einer entspre-10 chenden Schicht sind möglich, welche sehr kleine in einem flüssigen Medium dispers verteilte Teilchen mit magnetischen und elektrischen Eigenschaften, z.B. aus dem vorerwähnten granularen Material, aufweisen. An den beiden gegenüberlie-15 genden Längsseiten der Bahn 3 ist jeweils ein Streifen oder eine Bahn 4a bzw. 4b aus einem normalen resistiven Material in elektrisch leitender Verbindung angebracht. Diese Widerstandsbahnen sind an den gegenüberliegenden stirnseitigen Enden der Messstrecke jeweils mit elektrischen Anschlüssen A, C bzw. B, D versehen. 20

Aus Figur 2 ist eine Messeinrichtung 5 mit der in Figur 1 gezeigten Messstrecke 2 einer linearen Ausdehnung bzw. Länge L ersichtlich. Die Einrichtung 5 weist eine ein Magnetfeld erzeugende Feldeinrichtung insbesondere in Form eines Gebermagneten 6 auf. Dieser Gebermagnet ist in Längsrichtung berührungslos über die vorzugsweise gesamte Ausdehnung L der Messstrecke 2 von insbesondere über 0,5 cm zu führen. Er ist starr mit einem nicht näher ausgeführten Objekt verbunden, dessen Position bezüglich der Messstrecke erfasst werden soll. Die Position entspricht dabei einer Auslenkung x bezüglich einer Bezugsposition x₀. Durch den Gebermagneten 6 wird an der Messposition x das magnetoresistive Material der streifenförmigen Bahn 3 in einem Bereich 3a gesättigt, wodurch sich an dieser Stelle der Widerstand entsprechend verringert. Über diesen Bereich 3a wird so eine Verbindung mit

25

30

35

45. 1

geringerem Widerstand zwischen den Widerstandsbahnen 4a und 4b geschaffen.

Zur Positionserfassung werden zwischen den Messanschlüssen A und B bzw. C und D Widerstandsmessungen vorgenommen. Die entsprechenden Messpfade sind in Figur 2 mit M1 bzw. M2 durch gestrichelte Linien veranschaulicht. Des Weiteren kann als dritter Strompfad noch der Widerstand zwischen den Anschlüssen A und D oder B und C vermessen werden. Aus den entsprechenden drei Messwerten lässt sich dann die Position x des Gebermagneten eindeutig ermitteln. Bei günstiger Auslegung der Messeinrichtung genügen gegebenenfalls sogar nur die Werte aus den beiden Messpfaden M1 und M2 zur Positionsermittlung.

15

20

10

Bei der erfindungsgemäßen Messeinrichtung 5 wird als lineare Ausdehnung L der Messstrecke 2 der Teil angesehen, der von dem Gebermagneten 6 linear überstrichen wird. D.h., die Widerstandsbahnen 4a und 4b und/oder die magnetoresistive Bahn 3 können eine von der Ausdehnung L abweichende Länge aufweisen.

Patentansprüche

20

1. Messeinrichtung (5) zu einer linearen, berührungslosen Erfassung der Position eines ortsveränderlichen Objektes mit einer mit dem Objekt starr verbundenen, ein Magnetfeld erzeugenden Feldeinrichtung (6), die eine der Ortsveränderung des Objektes entsprechende Auslenkung (x) aus einer Bezugsposition (x₀) längs einer Messstrecke (2) erfährt, dadurch gekennzeichnet, dass die Messstrecke (2) durch eine streifenförmige Bahn (3) mit magnetoresistiven Eigenschaften gebildet ist, 10 die an ihren beiden gegenüberliegenden Längsseiten jeweils mit einer Widerstandsbahn (4a, 4b) aus normalem resistiven Material kontaktiert ist, wobei an den Enden der Messstrecke (2) das normale resistive Material mit Anschlüssen (A bis D) versehen ist, an denen mit der Position (x) der Feldeinrich-15 tung (6) korrelierte Messsignale abgreifbar sind.

- 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die streifenförmige Bahn (3) mit magnetoresistiven Eigenschaften ein magnetoresistives Schichtensystem entsprechend einem XMR- oder CMR-Element aufweist.
- 3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die streifenförmige Bahn (3) mit magnetoresistiven Eigen
 schaften eine Schicht mit einem granularen magnetoresistiven Material enthält.
- 4. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die streifenförmige Bahn (3) mit magnetoresistiven Eigen30 schaften eine Schicht aufweist, die aus einer Suspension von Teilchen mit den Eigenschaften gebildet ist.
- 5. Einrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die beiden längsseitigen Widerstandsbahnen (4a, 4b) über die gesamte lineare Ausdehnung
 (L) der Messstrecke (2) erstrecken.

6. Einrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine lineare Ausdehnung (L) der Messstrecke (2) von über 0,5 cm.

FIG 1

Ao

Bo

2

